

平成 21 年 11 月 25 日

セミコン・ジャパン 2009 開会式次第

2009 年 12 月 2 日 (水) 9:30-10:00

於：幕張メッセ 国際会議場 2 階、国際会議室

(敬称略)

9:30-9:33	開会の辞	SEMI ジャパン 代表	中川 洋一
9:34-9:37	SEMI より挨拶	SEMI 取締役会会長 Representative Director and Chairman Edwards Korea Limited.	J. C. Kim
9:38-9:40	ご来賓ご祝辞	千葉県知事	森田 健作
9:41-9:44	ご来賓ご祝辞	経済産業省 製造産業局 産業機械課長	米村 猛
9:44-9:47	ユーザー代表ご祝辞	株式会社ルネサス テクノロジ 代表取締役 取締役会長	塚本 克博
9:48-9:51	出展社代表ご挨拶	セミコン・ジャパン 2009 諮問委員長 大日本スクリーン製造株式会社 執行役員 半導体機器カンパニー 副社長 株式会社 SOKUDO 代表取締役社長	須原 忠浩
9:51-9:54	SEMI 役員、 諮問委員・運営委員 紹介		
9:55-9:59	テープカット	千葉県知事 経済産業省 株式会社ルネサス テクノロジ Hynix Semiconductor Inc. Edwards Korea Ltd. 大日本スクリーン製造(株) SEMI President SEMI ジャパン	森田 健作 米村 猛 塚本 克博 J.K. Kim J.C. Kim 須原 忠浩 Stanley T. Myers 中川 洋一